(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-363167

(43)公開日 平成4年(1992)12月16日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 0 5 C 5/02

9045-4D

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-137973

(22)出願日

平成3年(1991)6月10日

(71)出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 尾崎 浩司

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

(72)発明者 鈴木 康之

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

(72)発明者 田中 武志

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式

会社内

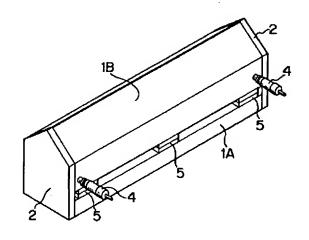
(74)代理人 弁理士 永井 義久

(54) 【発明の名称】 スリツトギヤツブ可変塗布ヘツド

(57)【要約】

【目的】スリットギャップを容易に変更することのできるエクストルージョン型塗布ヘッドを提供する。

【構成】 整布液を吐出するためのスリット 3 を形成するように微小な間隔を置いて平行に配された 2 枚のコーター本体板 1 A, 1 Bとこれら 2 枚のコーター本体板の長手方向両端面に配された 1 対の押え板 2, 2 とを備え、連続的に走行する支持体表面に整布液を整布するためのエクストルージョン型整布ヘッドにおいて、前記 2 枚のコーター本体板 1 A, 1 Bのうちー方のコーター本体板 1 Bを対向するコーター本体板 1 Aに対して垂直方向に移動可能とし、かつその相対的な垂直方向の移動距離を測定するマイクロメーター4, 4 を設けた。



【特許請求の範囲】

4.50

【請求項1】 塗布液を吐出するためのスリットを形成 するように微小な間隔を置いて平行に配された2枚のコ ーター本体板とこれら2枚のコーター本体板の長手方向 両端部に配された1対の押え板とを備え、連続的に走行 する支持体表面に塗布液を塗布するためのエクストルー ジョン型塗布ヘッドにおいて、前記2枚のコーター本体 板のうち少なくとも一方のコーター本体板を対向するコ 一ター本体板に対して垂直方向に移動可能とし、かつそ の相対的な垂直方向の移動距離を測定するマイクロメー 10 ターを設けたことを特徴とするスリットギャップ可変塗 布ヘッド。

【請求項2】 前記2枚のコーター本体板の平行度を維 持しつつ前記垂直方向の移動を容易ならしめる平行スラ イド手段を設けた請求項1記載のスリットギャップ可変 塗布ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スリットギャップを容 ッドに関する。

[0002]

【従来の技術】磁気記録材料等の塗布液を長尺広幅支持 体に塗布する手段として、エクストルージョン型塗布へ ッドが知られている。このエクストルージョン型塗布へ ッドは、微小な間隔を置いて平行に配された2枚のコー ター本体板とこれら2枚のコーター本体板の長手方向両 端部に配された1対の押え板とを備え、前記2枚のコー ター本体板の間で形成されるスリットから塗布液を吐出 る。

【0003】しかし、このような塗布ヘッドを用いて塗 布を行う場合、塗布液の物性・所望とする塗布膜厚・コ ーティングスピード等に応じて、そのスリットギャップ を変更する必要がある。

【0004】一方、そのための先行技術としては、たと えば図6に示すような繁布ヘッドが挙げられる。この繁 布ヘッドは、スリット31を形成するように微小な間隔 を置いて平行に配された2枚の金属板30A,30Bを 備え、さらに、金属板30Aにはその長手方向にわたっ 40 て約3cm間隔で多数のヒートボルト32が取り付けら れ、他方金属板30Bにはその長手方向にわたって約3 cm間隔で調整用ポルト33が取り付けられている。

【0005】実際のスリットギャップの調整に当たって は、まずネジ式の調整用ポルト33を回転させ金属板3 0 Bを力で押し曲げることによって大まかな調整をし、 その後ヒートポルト32に熱を加えることで金属板32 の膨張を利用して微調整を行うものである。ちなみに、 調整用ポルト33は、250μm/回転、他方ヒートポ ルトは、2 µm/℃の調整をするようになっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来装置では、多数の調整用ポルト33および多数のヒー トボルト32を用いているので、装置構成上複雑になら ざるを得ない。また、ヒートポルト32に熱を加えて調 整する場合、ヒートポルト32の熱が塗布液に伝わって しまうため、調整後すぐには使用できない。

2

【0007】それにもまして、根本的な問題が残ってい る。すなわち、調整用ポルト33およびヒートポルト3 2はいづれも金属の弾性を利用した調整であるため、そ の調整が極めて困難で、塗膜の厚さを常に正確に制御で きるわけではない。

【0008】したがって、本発明の主たる目的は、スリ ットギャップを容易にかつ精度よく変更することのでき るエクストルージョン型塗布ヘッドを提供することにあ る。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題は、塗布液を吐 出するためのスリットを形成するように微小な間隔を置 易に変更することのできるエクストルージョン型塗布へ 20 いて平行に配された2枚のコーター本体板とこれら2枚 のコーター本体板の長手方向両端面に配された1対の押 え板とを備え、連続的に走行する支持体表面に塗布液を 塗布するためのエクストルージョン型塗布ヘッドにおい て、前記2枚のコーター本体板のうち少なくとも一方の コーター本体板を対向するコーター本体板に対して垂直 方向に移動可能とし、かつその相対的な垂直方向の移動 距離を測定するマイクロメーターを設けたことで解決で きる。

【0010】また、塗布膜厚の均一性・制御の安定性を し、連続的に走行する支持体表面に塗布するものであ 30 考えた場合、前記2枚のコーター本体板の平行度を維持 しつつ前記垂直方向の移動を容易ならしめる平行スライ ド手段を設けるのが望ましい。

[0011]

【作用】本発明では、塗布液を吐出するためのスリット を形成するように微小な間隔を置いて平行に配された2 枚のコーター本体板のうち少なくとも一方のコーター本 体板を対向するコーター本体板に対して垂直方向に移動 可能とし、かつその相対的な垂直方向の移動距離を測定 するマイクロメーターが設けられている。

【0012】そのため、スリットギャップ変更時には、 前記マイクロメーターのシンプルを単に回転させるだけ でよく、その他の工数は全く不要であり、したがってス リットギャップを極めて容易に変更することができる。 【0013】さらに、本発明においては、前記2枚のコ ーター本体板の平行度を維持しつつ前記垂直方向の移動 を容易ならしめる平行スライド手段が設けられているた め、前記2枚のコーター本体板の平行度が失われること なくスリットギャップを変更でき、その結果、塗布膜厚 の均一性を達成することができる。

50 [0014]

. -

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例によりさら に具体的に説明する。図1は本発明の一実施盤様の塗布 ヘッドを示す斜視図、図2はその正面図である。図1お よび図2に示すように、本発明の塗布ヘッドは、2枚の コーター本体板1A,1B、押え板2,2、マイクロメ ーター4, 4、平行スライド手段5…を主要素としてい

【0015】マイクロメーター4は、図3に示すよう に、スピンドル20、スリーブ21およびシンプル22 からなり、前記スピンドル20は、コーター本体板1B 10 の個数は必ずしも限定されるものではない。 に形成されている通孔1 c に挿通され、その先端面を他 方のコーター本体板1Aに固着されている。一方、前記 スリープ21の円形の端部は、コーター本体板1Bと固 着されている。ちなみに、マイクロメーター4は、本実 施例では2つであり、それらはコーター本体板1Bの長 手方向両側面に配設されている。

【0016】一方、平行スライド手段5は、図5に示す ように、スライダー5Aと基体5Bからなり、さらにこ れらスライダー5Aおよび基体5Bには、凹部を持った レール23、23、24、24が各々具設されている。 また、基体5Bのレール5bには複数のポール25…群 が取り付けられており、これらポール25…群とレール 5 a とのころがり接触によりスライダー5Aが基体5B 上を円滑に摺動し、直線運動するようになっている。

【0017】さらに、平行スライド手段5は、図4に示 すように、コーター本体板1Bの段差部1dに嵌入さ れ、スライダー5Aの上面はコーター本体板1Bの端面 に、基体5Bの底面はL字型のコーター本体板1Aの端 面に固着されている。ちなみに、平行スライド手段5 は、本実施例では3つであり、それらはコーター本体板 30 1 Bの段差部 1 dの長手方向中央部および両側部に配設 されている。

【0018】スリットギャップの変更に際しては、マイ クロメーター4のシンプル22を回転させると、スリー プ21が軸方向に移動するようになっており、したがっ て、スリープ21に固着されたコーター本体板1Bも対 向するコーター本体板1Aに対して垂直方向に摺動する のである。この場合、コーター本体板1Bの垂直方向の 摺動は、前述の平行スライド手段5により直線運動のみ に規制されるため、コーター本体板1Aとコーター本体 板1 Bとの平行度は常に保たれることになり、その結 果、塗布膜厚の均一性を達成することができる。

【0019】一方、コーター本体板1Bの垂直方向の移 動距離は、スリープ21の軸方向の移動距離として回転 角で読み取られ、測定寸法を正確に知ることができる。 普通は1目盛りが0.01㎜である。

【0020】なお、本実施例では、2つのマイクロメー ター4と3つの平行スライド手段5を用いたが、これら

【0021】なおまた、スリットギャップ変更時に金属 面が擦り合わされる部分には、液漏れを防止するため に、片面にパイトンあるいはカルレッツ等の侵食されに くいゴム系のパッキンを設けるのが好ましい。

【0022】ちなみに、6は液溜部、7は液供給であ る。

[0023]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、スリッ トギャップの変更が極めて容易であり、しかもその精度 を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施態様の塗布ヘッドを示す斜視図 である。

【図2】図1の塗布ヘッドを示す正面図である。

【図3】本発明に係るマイクロメーターヘッドの設置状 態を示す断面図である。

【図4】本発明に係る平行スライド手段の設置状態を示 す断面図である。

【図5】本発明に係る平行スライド手段を示す斜視図で

【図6】従来のスリットギャップ可変塗布ヘッドを示す 断面図である。

【符号の説明】

1A, 1B コーター本体板

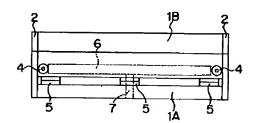
押え板

3 スリット

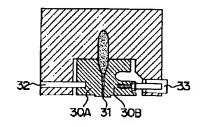
4 マイクロメーター

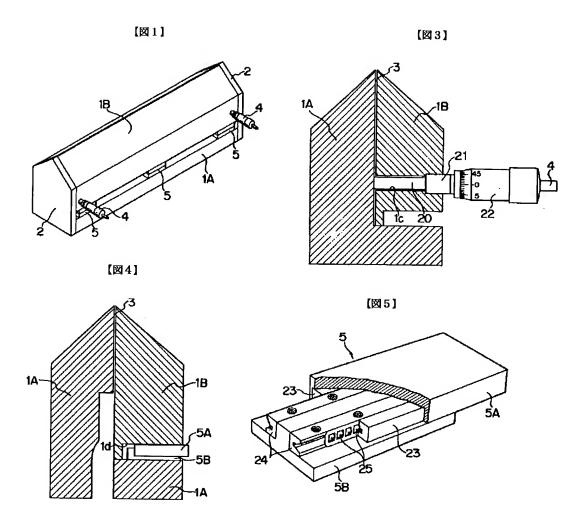
平行スライド手段

[図2]



[図6]





PAT-NO:

JP404363167A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04363167 A

TITLE:

SLIT GAP VARIABLE COATING HEAD

PUBN-DATE:

December 16, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME OZAKI, KOJI SUZUKI, YASUYUKI TANAKA, TAKESHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KONICA CORP

N/A

APPL-NO:

JP03137973

APPL-DATE:

June 10, 1991

INT-CL (IPC): B05C005/02

US-CL-CURRENT: 118/712

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the extrusion type coating head which can easily change a slit gap.

CONSTITUTION: This head has two sheets of coater body plates 1A, 1B disposed in parallel apart a slight spacing so as to form a slit 3 for discharging a coating liquid and a pair of press plates 2, 2 disposed on both end faces in the longitudinal direction of two sheets of the coater body plates. The one coater body plate 1B of two sheets of the coater body plates 1A, 1B of the extrusion type coating head for coating the surface of a continuously traveling base with a coating liquid is constituted movably in the direction perpendicular to the coater body plate 1A opposite thereto. Micrometers 4, 4 which measure the relative moving distances in a perpendicular direction are provided.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio